

# 第二十届国际真空大会 (IVC-20) 中国真空学会赴韩观摩考察通知 (第一轮)

2016年8月21-26日 韩国·釜山

由国际真空科学技术与应用联盟(IUVSTA)、韩国真空学会(KVS)主办的第20届国际真空大会 (IVC-20) 将于2016年8月21日至26日在韩国釜山 (BEXCO) 举行。

为了促进中国真空事业的发展, 走出国门、提升中国真空形象, 打造中国品牌, 进一步加强国际学术界与企业间的技术交流。中国真空学会于2016年8月21日-27日, 分别组织赴韩参加第二十届国际真空大会 (IVC-20) 的参展团和赴韩参加第二十届国际真空大会 (IVC-20) 的观摩团。

参展展期: 2016年8月23日-25日

观摩团出团时间: 2016年8月22日-27日

主要内容: 观摩第二十届国际真空大会 (IVC-20), 参加展览会、考察韩国真空企业、中韩高层论坛会考察活动等。

第二十届国际真空大会 (IVC-20) 主办方为中国真空学会赴韩参展团提供参展展台: 20个, 观摩团名额: 25-30人左右。

本次活动, 由中国真空学会主办, 北京世博仁达文化发展有限公司承办, 有意向报名参展、观摩者, 请直接与北京世博仁达文化发展有限公司联系。

诚邀中国真空学术界、真空企业及业内人士, 积极报名参会、参展、观摩。数量有限, 额满为止。

注: 具体参展要求及费用、观摩费用等详情, 近期将发出第二轮通知公告。



联系方式:

1) 北京世博仁达文化发展有限公司

联系人: 姜华

手机: 13911172007 电话: 010-84787098

微信: bada12357 邮箱: jianghua1027@sina.com

2) 中国真空学会办公室

联系人: 张黎云 15011111520

张琳琳 13910420402

电话: 010-58208985 010-58208908 传真: 010-58207735

邮箱: cvs@chinesevacuum.com zgzkxh@chinesevacuum.com

QQ1: 2317369989 QQ2:1563526075